

一月奈米機電系統研究中心儀器訓練/檢定課程表

(地點：應力所/卓越大樓無塵室)

節次	時間	一	二	三	四	五
上午	09 : 30 12 : 30	Samco ICP(卓越) <u>1/15[練習]</u> <u>1/22[練習]</u>	9:30-10:30 橢偏儀(卓越) 1/9 訓練 1/16 檢定	Samco ICP(卓越) <u>1/10[練習]</u> <u>1/17[練習]</u>	E-Gun 氧化物及金屬 (卓越) 1/4 訓練 1/11 檢定	
		Oxford ICP-RIE(卓越) 1/8 訓練 1/22 檢定	10:30-11:30 RTA(卓越) 1/9 訓練 1/16 檢定	PECVD(卓越) <u>1/10 [練習]</u>	Karl Suss Aligner MA6(卓越) (含 spin coater) 1/18 訓練 1/25 檢定	
		PECVD(卓越) 1/8 訓練 <u>1/15[練習]</u> 1/22 檢定				
下午	14 : 00 17 : 00	雷射共軛聚焦顯微鏡 (卓越) 1/8 訓練 1/15 檢定	13 : 00-17 : 30 1/9 實驗室一般訓練 (應力 231 室) (上限 20 人)	13 : 30-16 : 00 1/10 卓越大樓 安全訓練	Karl Suss Aligner MA8 (卓越) (含 spin coater) 1/4 訓練 1/11 檢定	SEM+EDS (卓越) <u>1/5[訓練]</u> <u>1/12[練習]</u> 1/19 檢定
		SEM+EDS (卓越) <u>1/8[練習]</u> <u>1/15[練習]</u>	PECVD(卓越) <u>1/16 [練習]</u>	PECVD(卓越) <u>1/17 [練習]</u>	Sputter(卓越) 1/18 訓練 1/25 檢定	PECVD(卓越) <u>1/19 [練習]</u>
		16:00-18:00 Oxford ICP-RIE (卓越) <u>1/15[練習]</u>	16:00-19:00 Samco ICP(卓越) 1/9 訓練 1/23 檢定	SEM+EDS (卓越) 1/17 練習	16:00-18:00 Oxford ICP-RIE (卓越) <u>1/11[練習]</u> <u>1/18[練習]</u>	Spin Coater(卓越) 限 112 年 4 月之前上 過曝光機課程，但尚 未有 spin coater 權限 之使用者 1/5 訓練 1/12 檢定
			16:00-18:00 Oxford ICP-RIE (卓越) <u>1/16[練習]</u>	16:00-18:00 Oxford ICP-RIE (卓越) <u>1/10[練習]</u> <u>1/17[練習]</u>		